

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. október 24 – október 30.									
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap		
7									
8	Ratter Kitti Gentle Mill-el megmunkált EBSD minták mérése HOPG, Cu, Ni RK, DZ	Takács Ágnes energit-luzonit minta EBSD mérése, EDX DZ, VG, RK	Gubicza Jenő, Jenei Péter porból készített Cu minták VG	Lendvai János 3 db Al-Mn minta EDS vizsgálata VG	Kiss Éva szilícium réteges minta VG				
9									
10									
11									
12			Hegyi Ádám, Groma István 20 db Cu pillár befejezése RK, VG	Manjue Park, Berkesi Márta köpenyxenolit minta FIB, ETD, EDS VG, RK	ESEM próbavizsgálat BME mintán VG, HK	TEM mintakészítés RK, VG			
13									
14									
15									
16					Mikroszkóp beállítás VG				
17									
18									
19									
20									
21									

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor